



INTELLECTUAL
PROPERTY INDIA

PATENTS | DESIGNS | TRADE MARKS
GEOGRAPHICAL INDICATIONS



सत्यमेव जयते

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

पेटेंट कार्यालय
THE PATENT OFFICE

पेटेंट प्रमाणपत्र
PATENT CERTIFICATE
(Rule 74 Of The Patents Rules)

क्रमांक : 044131437
SL No :



पेटेंट सं. / Patent No. : 370658
आवेदन सं. / Application No. : 201941047006
फाइल करने की तारीख / Date of Filing : 19/11/2019
पेटेंटी / Patentee : BHARATHIAR UNIVERSITY
आविष्कारक (जहां लागू हो) / Inventor(s) : 1.PAZHANISAMI PERANANTHAM 2.YEKKONI
LAKSHMANAN JEYACHANDRAN

प्रमाणित किया जाता है कि पेटेंटी को उपरोक्त आवेदन में यथाप्रकटित DEPOSITION OF SUB-5 NM THICKNESS SILICON DIOXIDE AND METAL OXIDES FILMS AND SOL-GEL DIP COATING PROCESSES THEREOF नामक आविष्कार के लिए, पेटेंट अधिनियम, १९७० के उपबंधों के अनुसार आज तारीख 19th day of November 2019 से बीस वर्ष की अवधि के लिए पेटेंट अनुदत्त किया गया है।

It is hereby certified that a patent has been granted to the patentee for an invention entitled DEPOSITION OF SUB-5 NM THICKNESS SILICON DIOXIDE AND METAL OXIDES FILMS AND SOL-GEL DIP COATING PROCESSES THEREOF as disclosed in the above mentioned application for the term of 20 years from the 19th day of November 2019 in accordance with the provisions of the Patents Act,1970.



अनुदान की तारीख : 29/06/2021
Date of Grant :

पेटेंट नियंत्रक
Controller of Patent

टिप्पणी - इस पेटेंट के नवीकरण के लिए फीस, यदि इसे बनाए रखा जाना है, 19th day of November 2021 को और उसके पश्चात प्रत्येक वर्ष में उसी दिन देय होगी।

Note. - The fees for renewal of this patent, if it is to be maintained will fall / has fallen due on 19th day of November 2021 and on the same day in every year thereafter.